第4包 透射电镜热电一体系统

一、功能要求

该仪器是兼容本单位 FEI 公司透射电镜 (FEI Titan-ETEM, FEI Titan-G2, Themis) 的微区加热和电学系统。它可以在透射电镜内完成微区加热以及电学实验,即可在纳米甚至原子尺度下观察样品(纳米颗粒/纳米线/FIB 切割后的块体材料等)在加热或通电作用下的变化,表征形貌并记录变化过程。

- 二、技术要求(供应商应提供证明材料)
- 1. 兼容 FEI 品牌的透射电子显微镜
- 2. 系统具有加热、加电、同时加热和加电的功能
- *3. 透射电镜软件直接控制β 角倾转
- 4. 样品最小漂移率: ≤0.5nm/min
- *5. 倾转角: α ≥±20° 且β ≥±20°
- 6. 分辨率: ≤0.8 Å
- *7. 电极数量; ≥6 电极
- *8. 最高加热温度: ≥1300℃;
- 9. 温度准确度: ≤5%
- 10. 温度精度: ≤0.01℃
- 11. 温度稳定度:最高加热温度时,≤0.1℃的温度变化
- 12. 加热速率: ≥200℃/s
- 13. 最大电场: ≥100kV/cm (800℃下)
- 14. 最小的检测电流: ≤100pA
- 15、附件

MEMS 芯片(电阻丝)一盒;

工具一套;

三、服务要求

- 1、质保期:设备验收合格后1年。
- 2、负责提供免费送货安装调试和使用人员培训。
- 3、提供完整的售后服务方案。

四、其他要求

- 1、交货时间:签订合同或收到预付款后4个月
- 2、交货地点: 北京工业大学
- 3、采购数量: 1 套
- 4、需要执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第5包 高通量电子背散射衍射仪

一、功能要求

- 1.1、配合现有 TeScan 扫描电镜(S8000)以及原位样品台实现高通量 EBSD 分析。
- 1.2 工作环境: 同电镜, 15° C--30° C; 湿度: <85%相对湿度, 无冷凝
- 1.3 接地电阻: 同电镜

二、技术要求

- *2.1 高速低噪音 CMOS 相机,分辨率 1244*1024,和 TeScan S8000 扫描电镜良好兼容
- *2.2 EBSD 在线解析标定速度不低于 3000pps, 此时花样分辨率仍能保持为 156*128。电子图像分辨率高达 8192*8192, EBSD 面分布图分辨率高达 4096*4096, 取向精度高达 0.05 度
- *2.3 可通过控制盒或软件控制探测器上下移动,以适应不同的工作距离,并且无需重新校准,软件可以自动校准并直接标定
- 2.4 采用专门定制的光学系统,具有高效率、高清晰度、无畸变的特点,探测器在出厂前测试保证图像畸变<1 像素

- 2.5 独有的接近传感器,保护 EBSD 探测器前端,在可能的碰撞发生前就探测并 预警
- 2.6 探测器插入退出,最快速度: 15mm/s,精度: <10μ m
- 2.7 专业高速通讯接口,四核 CPU 工作站,保证解析的高速度.
- 2.8 软件配置
- 2.8.1 采用多任务设计,可以同时并行数个任务,并支持分屏显示及远程控制。 操作软件完全与能谱仪软件一体化,可进行 EBSD 晶体取向分布分析。可根据能 谱数据对 EBSD 花样进行预过滤,实现对未知相的相鉴定,实现能谱 EBSD 同时联 机分析且不降速。
- *2.8.2 动态自动背景扣除技术,探测器参数自动优化,大大减轻用户工作量。 切换样品、更换分析位置、以及 EBSD 探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除背景 或重新优化。
- 2.8.3 能对所有对称性(从三斜到立方)晶体材料的 EBSP 花样进行自动化的标定, 且各相的反射面可以独立选择,并可以进行带宽修正,也可以对衍射带边缘及中间进行标定。
- 2.8.4 配置 HKL 标准数据库和 ICSD 海量晶体学数据库,已经滤掉伪对称数据。
- 2.8.5 采用最优化的 Hough 变换,多条带标定方法(最多可以用 12 根菊池带进行标定),根据平均角度偏差 MAD 结构因子进行完全自动化的菊池带识别和花样标定.适合金属, 陶瓷,地质,半导体等多种类型的样品
- 2.8.5 面分布图软件包
- 2.8.6 极图软件包
- 2.8.7 晶体反射文件生成软件包
- 2.8.8 相鉴定分析软件包
- 2.8.9 可自动剥离形变和再结晶区
- 2.8.10 针对 TKD 分析的专用标定模式
- 2.8.11 专用的高精度标定模式,实现更高角度分辨率的标定
- 2.8.12 过滤器可以针对应变分析,进行数据平滑处理,去除噪音
- 2.8.13 子集(Subset)功能,可以实现数据的逻辑运算,得到非常灵活的处理结果

2.8.14 除矩形区域外,还可选取不规则区域,并具备选点模式和线扫模式

三、服务要求

- 1、质保期:设备验收合格后1年。
- 2、货到后在约定的时间内,到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试,设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。

四、其他要求

- 1、交货时间:签订合同后4个月
- 2、交货地点: 北京工业大学
- 3、采购数量: 1 套
- 4、需要执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第6包 双色红外激光成像系统及冷冻干燥机

品目 1: 双色红外激光成像系统(核心产品)

一、功能要求

能够广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析。

- 二、技术要求
- **2.1** 红外激光技术:多数材料分子在红外光谱范围内无自身荧光,红外荧光检测可有效的降低背景信号。
- #2.2 激发光源:两个固态红外激光器,且激光器波长 685nm 和 785nm。
- #2.3 激光器使用寿命: ≥40,000 个小时。
- 2.4 检测器: 两个

针对 720nm 和 820nm 两个近红外通道,各一个即共计两个独立的雪崩式光电二

极管。

- 2.5 双通道独立激发和检测, 100nm 间隔, 无光谱干涉。
- #2.6 双色检测: 可以同时检测两种蛋白,同时双色输出,避免 stripping 和 reprobe 过程产生的误差。从而可以更准确的量化分析实验结果。
- **#2.7** 定量线性范围: ≥6 个数量级,低荧光背景使直接红外检测具有更宽的线性范围,提高实验重复性和定量精确性。
- 2.8 可提供符合 JBC 等科学杂志要求的至少 5 种定量蛋白质印迹法以及均一化等相关实验方案。
- 2.9 配套的近红外荧光染料通过 FDA DMF 文件。
- #2.10 In-cell Westerns 分析: 直接在孔板培养的细胞内进行双色 western 实验, 真实反映细胞内的蛋白表达量,简化的实验步骤减少误差,可以同时对 6 块 96 孔板或 384 孔板扫描成像,专门的软件分析数据,检测通量高。
- 2.11 EMSA 分析:可以研究蛋白和核酸的相互作用,用红外荧光标记替代传统的同位素标记,使用更简便、更安全。
- #2.12 可升级活体成像功能:有专门的分析软件
- **2.13** 指示监控上样转膜功能: 至少具备指示上样差异、转膜差异,监控上样、转膜等过程
- *2.14 均一化方法:至少兼容总蛋白均一化、看家基因均一化等均一化方法,有对看家蛋白在不同处理条件下表达稳定性进行验证的方法。
- 2.15 扫描速度: 5-40cm/秒,
- *2.16 最大扫描面积: 不小于 21 cm×21 cm
- 2.17 扫描分辨率: 21-337 微米
- *2.18 检测灵敏度:可达皮克(pg)级的蛋白荧光检测系统。
- *2.19 检测范围: 膜、凝胶、微孔板的蛋白等检测物均可扫描成像并量化分析。
- 2.20 功能强大的软件系统:
- 2.20.1、数据管理: 灵活的课题组或项目数据分组管理功能
- **2.20.2**、扫描控制:软件具有自动扫描功能,可自动调节最佳扫描参数,节省摸索时间,自动得出最佳扫描结果
- 2.20.3、数据分析: 多功能数据分析工具, 包括条带分子量自动定义、定量分析,

不规则边界定义: 针对 In-Cell Western 的专用分析软件

- 2.20.4、数据分析软件与 Nature /JCB/JBC 等合作开发
- #2.20.5、统计学分析功能:方式:全自动,时间: ≤2min
- #2.20.6、共同线性范围验证功能:方式:全自动,时间:≤2min
- #2.20.7、均一化分析功能:方式:全自动,时间: ≤2min
- 2.21 网络协议: 支持 TCP/IP 协议。
- 2.22 多功能: 仪器广泛应用于双色 Western blots 分析、双色 EMSA、微孔板 In-Cell Western 分析、On-Cell Western 分析、In-Gel Western 分析、凝胶迁移率实验、蛋白质芯片成像、组织切片成像、器官成像等。

三、服务要求

- 3.1 卖方须在到货后 10 天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。
- 3.2 免费提供现场培训,内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识,直到用户能正常使用和维护仪器。厂家提供2个免费培训名额,到厂家培训中心参加培训。
- 3.3 质保期:安装验收合格后一年。
- 3.4 厂家长期提供技术支持,并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有 关资料、通讯和用户论文集等。
- 3.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

四、其他要求

- 4.1、到货时间: 合同签订后 2 个月
- 4.2、到货地点: 北京工业大学
- 4.3、采购数量: 1 套

品目 2: 冷冻干燥机

一、功能要求

广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种样品的冷冻干燥。

- 二、技术要求
- 2.1、冻干面积: 0.12 m²
- 2.2、冷阱温度: <-80℃(空载)
- 2.3、真 空 度: <10Pa
- 2.4、捕水能力: 3-4Kg/24h
- 2.5、物料盘: 200mm 共 4 层
- 2.6、整机功率: 700W
- 2.7、可装物料: 1.2L(料厚 10mm)
- 2.8、配件:

西林瓶 Φ12mm: 920 支

西林瓶 Φ16mm: 480 支

西林瓶 Φ22mm: 260 支

三、服务要求

- 3.1 卖方须在到货后 10 天内到买方提供的现场免费安装、调试设备,设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。
- 3.2 免费提供现场培训,内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识,直到用户能正常使用和维护仪器。厂家提供2个免费培训名额,到厂家培训中心参加培训。
- 3.3 质保期:安装验收合格后一年。
- 3.4 厂家长期提供技术支持,并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有 关资料、通讯和用户论文集等。
- 3.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

四、其他要求

- 4.1、到货时间:签订合同后2个月
- 4.2、到货地点: 北京工业大学
- 4.3、采购数量: 1台

第7包 研究级比表面积及微孔分析仪

一、功能要求

研究级比表面积及微孔分析仪,比表面积和孔径分布能够显著影响膜制备、 表征、膜组件和多孔材料的相关性能,可以用于采购人的膜研制、膜应用及膜集 成技术开发、膜催化反应以及多孔材料的研究发展。

二、技术要求

- 1、可适用多种吸附质: N₂、Ar和CO₂等非腐蚀性气体。
- 2、0.0005(m²/g)--至无上限; 0.35nm-2nm; 2nm-500nm; 比表面积重复精度≤± 1.0%; 最可几孔径重复偏差≤0.02nm;
- 3、仪器同时进行2个样品分析和2个样品脱气处理,样品分析系统和样品处理系统相互独立,可以同时进行,为避免预处理污染测试管路系统,不得采用原位预处理系统。
- ★4、真空系统采用免维护分子泵和双级旋片式机械真空泵;为保证极限真空度, 泵必须内置仪器中,通过软件自动控制真空泵启停。
- 5、必须配置液氮面恒定装置和全自动电梯反馈系统,不能使用等温夹套及AFSM模式等过时技术
- 6、压力测量:采用多支硅薄膜电容式压力传感器分段测量压力,0-1000 Torr,
- 0-1 Torr, 0-0.1 Torr, 压力传感器须提供检测证书。压力传感器精度需达到实际读数的0.15%
- 7、管路系统需采用全不锈钢微焊集装式真空管路系统,真空管路必须采用全金属VCR连接,不可采用任何形式的O型圈密封方式。
- ★8、为提高测试精度和管路气密性,控制系统必须采用漏率为1x10-10(Pa*m³/s) 高真空气动阀,彻底消除电磁阀本体发热引入的测量误差。
- ★9、冷却系统:配备4升不锈钢内胆杜瓦瓶,以保证微孔长时间的测试分析;为 了经久耐用以及安全方面,不得采用玻璃内胆杜瓦瓶;

10、测试功能:

BET法/Langmuir法比表面积测定;

吸附及脱附等温线测定:

BJH孔分析-总孔体积及孔径分布分析;

t-plot图法微孔分析;

MP法微孔分析;

DR及DA填充理论:

HK微孔孔径分布:

SF微孔孔径分布;

CO₂-冰水法微孔分析;

t-plot图法外比表面积测定;

样品真密度测定和平均粒径估算

- 11、P/Po 准确可控范围达10-8-0.998
- **12**、样品处理的全过程通过软件来控制,包括温度、时间及真空泵启停,具备夜间无人值守式测试和处理样品。
- 13、仪器运行控制和数据处理所需工作控制器一台: (i5/4G内存/1T硬盘/1G独显/21寸液晶以上)
- 14、提供各种标配耗材,并配置高纯氮气、氦气和二氧化碳40升各一瓶
- 15、提供国家规定的标准样品。
- 16、配置要求

控制器: i5/4G 内存/1T 硬盘/1G 独显/21 液晶以上 (1台)

氮气: 纯度 99.99% 40L (1 瓶)

氦气: 纯度 99.99% 40L(1 瓶)

二氧化碳: 纯度 99.99% 40L (1 瓶)

标准样品:标准样品大中小(各10g)

液氮储存罐:不锈钢内胆(10L)(1个)

杜瓦瓶: 4L+ 500ml 不锈钢内胆 (各1个)

标配件:球型样品管 10根,样品漏斗 10个,P0管 3根,减压表 3块,称量杯 1个

三、服务要求

- 1、质保期:设备验收合格后1年。
- 2、货到后在约定的时间内,到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试,设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。
- 3、提供完整的售后服务方案。

四、其他要求

- 1、交货时间:签订合同后20天
- 2、交货地点: 北京工业大学
- 3、采购数量: 1 套
- 4、需要执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第8包 膜气体渗透测试装置

一、功能要求

设备要能在 0-750psi 压力范围内测试膜材料对气体的渗透系数,并能测试 纯气和混合气体的分离选择性,也可通过对温度和气压的调控研究它们对膜性能 的影响;

二、技术要求

- 1、★漏气速率: ≦1x10⁻⁵ Torr/s:
- 2、 ★渗透系数测量范围: 0.01-10000Barrer:
- 3、 温控范围: 室温~60℃;
- 4、★测试压力, 不超过 750psi;
- 5、下游膜室真空度监测范围: 0-10Torr;

- 6、可测气体 O₂, N₂, CO₂, H₂, He, CH₄等纯气或混合气
- 7、真空泵最大真空度: 1x10⁻²mbar;
- 8、配便携式控制器一台,需能接收真空传感器数据:
- 9、漏气速率自动测试软件一套,可自动记录真空度变化曲线及计算漏气速率。
- 10、不锈钢膜池一套。
- 11、上游膜室最高耐压性: 750psi
- 12、可接载气用于膜在混合气下气体分离性能的测试。

三、服务要求

- 1、质保期:设备验收合格后1年。
- 2、承诺对用户的有关人员进行技术培训,培训方式为现场培训和长期交流,现场培训在仪器安装调试完成时进行,达到用户相关人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。
- 3、售后服务在24小时内能做出积极响应并安排出48小时内到达的计划;软件问题在72小时内解决。

四、其他要求

- 1、交货时间:签订合同后3个月
- 2、交货地点: 北京工业大学
- 3、采购数量: 1套
- 4、需要执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
- 5、采购设备的验收标准:经现场检测设备漏气速率: ≦1x10⁻⁵ Torr/s, 受训人员能对仪器进行操作保养等必要技能熟练掌握。

北京工业大学招标采购项目验收报告(货物)

项目名称							
合同项目编号				包号			
使用单位							
招标代理机构							
中标供应商							
验收时间							
验收	地点						
		,	验收小组成员				
序号	姓名		单位	职务/职称	联系电话		
验收内容							

验收结论								
序号	验收项目		验收检查内容		验收结果			
1	包装检查		包装完整,无损坏,碰撞现象					
2	资料检查		说明书、合格证、保修卡、装箱清单等 技术资料齐备					
3	外观检查		外观完好, 无破损及脏污					
4	设备规格型号		规格型号与采购合同一致					
5	设备数量		数量与采购合同一致					
6	配套设备		配套附件齐全					
7	性能检查		准确度、精度等满足要求					
8	其他检查		指定项目满足采购需求					
验收过								
在验收报告后)								
验收参与方 使用单位: 用户代表(签字): (盖章) 年_月_日 验收小组代表(签字):				中标供应商: 中标商代表(签字): (盖章) 年月[其它参与方:	∃			

	(签字/盖章)
年月日	年月日

验收报告备案接收人(国资处):	
-----------------	--

填表说明:

- 1、本表一式五份,财务处、国资处、招标代理机构、中标供应商、用户方各一份;
- 2、使用单位请加盖公章;
- 3、验收内容若所留空白不够,可另加附页;

验收要求

- 1、安装前,用户单位对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物,用户单位有权拒绝或要求更换,海关商检抽查开箱的情况除外。
- 2、具有国内良好的技术支持和维修支持,设备安装调试可在接到用户通知后一周内响应,并进行安装。供货方需对应采购要求组件列表向用户逐一介绍组件。
- 3、设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标,所有指标验收必须由用户确认。